附件：

2023年第三批专利批量预审案件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利申请名称** | **所属技术领域** | **申请主体** |
| 1 | 一种\*\*\*等离子体\*\*\*分布监测装置及方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 2 | \*\*\*反应基团的\*\*\*综合监测装置及方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 光学在线监测及\*\*\*评估方法及系统 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 4 | 三维密度分布的\*\*\*装置及方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 5 | 一种等离子体\*\*\*光电联合监测方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 等离子体推进器\*\*\*的光谱监测方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 7 | 等离子体\*\*\*校准方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 8 | 一种\*\*\*离子能量\*\*\*联合测量装置和方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 9 | \*\*\*离子推进器\*\*\*的多光谱监测方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 10 | 一种等离子体\*\*\*光电探针监测装置 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 基于\*\*\*光谱关联的\*\*\*光谱识别方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 12 | 一种等离子体\*\*\*在线监测装置及方法 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 13 | 基于\*\*\*在轨光学检测方法及装置 | 装备制造 | 哈尔滨工业大学 |